



AVVISO SECONDA SEDUTA PUBBLICA

Cottimo fiduciario per la fornitura e posa in opera di **n. 1 Sistema per micromachining di tipo industriale (totalmente automatizzato e ad alto rendimento) mediante laser impulsato al picosecondo** per i laboratori del Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale – Università degli Studi di Messina, da acquistare nell'ambito del Progetto INTEP “Innovazione Tecnologica e di Processo per il settore manifatturiero” a valere sulle risorse del P.O. FESR 2007/2013 – linea d'intervento 4.1.2.A.

In relazione alla suddetta procedura, si comunica che l'inizio delle operazioni di gara, in seconda seduta pubblica, si terrà giorno **16 dicembre 2013** alle **h. 12.00** presso i locali della Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale, BLOCCO C 9° piano.



Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Tiziana Crisafulli